SHUSAKU YAMAMOTO

U.S. Patent Application S.N. 09/128,121

Partial Translation of Japanese Laid-Open Patent Publication

Laid-Open Publication Number: 4-271039

Laid-Open Publication Date: September 28, 1992

Title of the Invention: METHOD FOR REPRODUCING A SIGNAL ON

A MAGNETO-OPTICAL RECORDING MEDIUM

Application Number: 2-418110

Filing Date: December 28, 1990

Inventors: Masumi OHTA et al.

Applicant: Sony Corporation

Claim

1. A method for reproducing a signal on a magneto-optical recording medium, characterized in that a signal recorded on a record holding layer of the magneto-optical recording medium which includes, as a recording layer, a multi-layer film having a reproducing layer, an intermediate layer and the record holding layer, the layers being at least magnetically coupled to each other; a magnetization direction of the reproducing layer is aligned by applying an initializing magnetic field, whereby an initial state is achieved; the reproducing layer is then irradiated with laser light as well as a magnetic field for reproduction is applied to the reproducing layer, whereby a portion in which the initial state is maintained, a portion to which a magnetic domain pattern of the record holding layer is transferred, and a portion in which magnetization is made to correspond to a direction of the reproducing magnetic field are produced within a laser beam diameter by a

.....

SHUSAKU YAMAMOTO

U.S. Patent Application S.N. 09/128,121

temperature distribution caused by the laser beam radiation; and a magnetization signal of the portion to which the magnetic domain pattern of the record holding layer is transferred is converted into an optical signal for reading by a magneto-optical effect.

<u></u>	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					-
				•	-
-					
			•		
			•		

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-271039

(43)公開日 平成4年(1992)9月28日

(51) Int.Cl.3

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 11/10

Z 9075-5D

審査請求 未請求 請求項の数1(全 11 頁)

(21)出願番号

特願平2-418110

(22)出願日

平成2年(1990)12月28日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 太田 真澄

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 荒谷 勝久

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

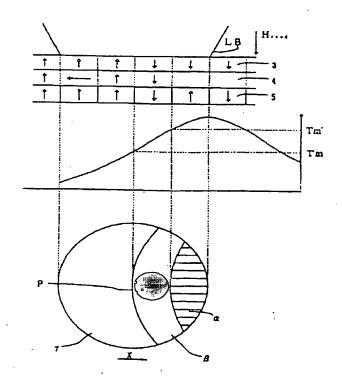
(74)代理人 弁理士 小池 晃 (外1名)

(54) 【発明の名称】 光磁気記録媒体における信号再生方法

(57)【要約】

【目的】 光磁気記録媒体における線記録密度、トラッ ク記録密度を向上し、再生パワーの変動による特性を劣 化を解消する。

【構成】 少なくとも再生層、中間層、記録保持層を有 する光磁気記録媒体に情報信号を記録した後、初期化磁 界によって再生層の磁界の向きを揃える。再生層にレー ザー光の照射と再生磁界を印加を同時に行い、レーザー 照射による温度分布によって、初期化状態を維持する部 分と、情報信号が転写される部分と、再生磁界方向に磁 化がそろえられる部分とを生じさせる。情報信号が転写 される部分の再生層の磁化信号を読み取る。



20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも磁気的に結合された再生層、中間層及び記録保持層を有してなる多層膜を記録層とする光磁気記録媒体の前記記録保持層に対し信号記録を行った後、初期化磁界によって前記再生層の磁化の向きを揃えて初期化状態となし、しかる後、前記再生層にレーザー光を照射するとともに再生磁界を印加し、このレーザー照射によって生ずる温度分布により、レーザービーム径内に初期化状態を維持する部分と、記録保持層の磁区パターンが転写される部分と、再生磁界方向に磁化が揃えられる部分とを生ぜしめ、前記記録保持層の磁区パターンが転写された部分の磁化信号を磁気光学効果により光学信号に変換して読み出すことを特徴とする光磁気記録媒体における信号再生方法。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、磁気光学効果によって情報ピット(磁区)の読み出しを行う光磁気記録媒体における信号再生方法に関するものであり、特に線記録密度、トラック密度を向上するための技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】光磁気記録方式は、磁性薄膜を部分的にキュリー温度または補償点温度を越えて昇温し、この部分の保磁力を消滅させて外部から印加される記録磁界の方向に磁化の向きを反転させることを基本原理とするものである。したがって光磁気記録媒体の構成としては、例えばポリカーボネート等からなる透明基板の一主面に、膜面と垂直方向に磁化容易軸を有し優れた磁気光学特性を有する記録磁性層(例えば希土類-遷移金属合金 30 非晶質薄膜)や反射層、誘電体層を積層することにより記録部を設け、透明基板側からレーザー光を照射して信号の読み取りを行うようにしたものが知られている。

【0003】ところで、光磁気記録媒体に限らず、デジタル・オーディオ・ディスク(いわゆるコンパクトディスク)やビデオディスク等の光ディスクの線記録密度は、主として再生時のS/Nによって決められており、また再生信号の信号量は記録されている信号のビット列の周と再生光学系のレーザー波長、対物レンズの開口数 N. A. が決まると対物レンズの開口数 N. A. が決まる。 すなわち、 $f=\lambda$ と以及界となるビット周期 f が決まる。 すなわち、 $f=\lambda$ と以及界となるビット周期 f が決まる。 すなわち、 $f=\lambda$ である。主としてクロストークによって利限されるトラック密度についても同様であり、クロファイル)で決まることから、前記ビット周期と同様にやはり λ /2・N. A. の関数で概略表される。

【0004】したがって、光ディスクで高密度化を図る と、記録保持層の磁区パターンが転写される部分と、再ためには、再生光学系のレーザー波長入を短くし、対物 生磁界方向に磁化が揃えられる部分とを生ぜしめ、前記レンズの開口数 N. A. を大きくするというのが基本姿 50 記録保持層の磁区パターンが転写された部分の磁化信号

勢である。しかしながら、現状の技術ではレーザー波長 入や対物レンズの開口数 N. A. の改善にも限度があ り、一方では光磁気記録媒体の構成や読み取り方法を工 夫し、記録密度を改善する技術が開発されている。

【0005】例えば、本願出願人は、先に特開平1-143041号公報、特開平1-143042号公報等において、情報ビット(磁区)を再生時に部分的に拡大、縮小若しくは消滅させることにより、再生分解能を向上させる方式を提案している。この方式は、記録磁性層を再生層、中間層、記録保持層からなる交換結合多層とし、再生時において再生光ビームで加熱された再生層の磁区を温度の高い部分で拡大、縮小あろいは消去することにより、再生時の情報ビット間の干渉を減少させ、光の回折限界以上の周期の信号を再生可能とするもので、光の方式では、線記録密度はある程度改善されるものの、トラック密度を改善することは難しい。

【0006】このような状況から、さらに本願出願人は、先に持願平1-229395号明細書において、記録層を磁気的に結合される再生層と記録保持層とを合む多層膜で構成し、予め再生層の磁化の向きを揃えていわば消去状態としておくとともに、再生時にはレーザー光の照射によって再生層を所定の温度以上に昇温せしめ、この昇温された領域でのみ記録保持層に書き込まれた磁化信号を再生層に転写しながら読み取るようにすることにより、クロストークを解消し、線記録密度、トラック密度の両者を向上し得る新規な信号再生方法を提案した。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記方法においては、再生パワーを上げるに従い、再生層に転写される範囲(再生可能エリア)が広がり、再生時の周波数特性が劣化するという問題を残している。そこで本発明は、かかる実情に鑑みて提案されたものであって、線記録密度、トラック密度のいずれをも向上させることができ、しかも再生パワーの上昇によって周波数特性を劣化することのない信号再生方法を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するために、本発明の信号再生方法は、少なくとも磁気的に結合された再生層、中間層及び記録保持層を有してな多層膜を記録層とする光磁気記録媒体の前記記録保持層に対し信号記録を行った後、初期化磁界によって前記再生層の磁化の向きを揃えて初期化状態となし、しかる後、前記再生層にレーザー光を照射するとともに再生磁界を印加し、このレーザー照射によって生ずる温度分布により、レーザービーム径内に初期化状態を維持する部分と、記録保持層の磁区パターンが転写された部分の磁化信号記録保持層の磁区パターンが転写された部分の磁化信号

を磁気光学効果により光学信号に変換して読み出すこと を特徴とするものである。

[0009]

【作用】本発明の信号再生方法においては、信号の読み 取りを行うための再生層の磁界の向きは、初期化磁界に よって予め揃えられ、いわば消去状態とされる。次い で、この消去状態の再生層に対してレーザー光の照射と 再生磁界の印加とを同時に行うと、レーザー照射によっ て生ずる温度分布により、レーザーピーム径内に初期化 状態を維持する部分と、記録保持層の磁区パターンが転 10 写される部分と、再生磁界方向に磁化が揃えられる部分 とに分かれる。ここで、初期化状態を維持した部分と、 再生磁界方向に磁化が揃えられる部分では、記録保持層 の磁化パターンによらず常に同じ磁化状態となる。した がって、これらの部分は光学的にマスクされたかたちと なり、記録保持層の磁区パターンが転写された部分での み記録信号の読み取りが行われ、高密度再生が行われ る。このとき、再生パワーが変動したとしても、再生可 能エリア(記録保持層の磁区パターンが転写された部 分) の変動は小さく、周波数特性が維持される。

[0010]

【実施例】以下、本発明を適用した具体的な実施例につ いて、図面を参照しながら詳細に説明する。

【0011】第1の実施例

本実施例は、光磁気記録媒体の記録層を、再生層、中間 層、記録保持層からなる3層構造とした例である。光磁 気記録媒体1の構成は、図1に示す通りであり、ポリカ ーポネートやガラスからなる透明基板2上に、再生層 3、中間層4及び記録保持層5を順次積層形成してなる 料が使用され、カー回転角、ファラデー回転角が大きな ものとされている。記録保持層5は、大きな保磁力を有 する垂直磁化膜である。また、これら再生層3と記録保 持層5は、静磁結合あるいは交換結合等によって磁気的 に結合される。ここで、再生層3のキュリー温度を Tci、保磁力をHci、磁化をMsi、膜厚をhi 、中間層*

 $H_{1 \bullet i} > H_{c1} + \sigma \cdot / 2 M_{s1} h_i$

なる条件を満足する初期化磁界Hiai が必要である。ま た、この初期化磁界H.。. の印加によっても記録保持層※

 $H_{ini} < H_{in} - \sigma_i / 2 M_{in} h_i$

であることが必要である。さらに、初期化磁界Hieiの 印加が終わった後にも再生層3と記録保持層5間の磁壁☆

 $H_{ci} > \sigma_i / 2 M_{si} h_i$

でなければならない。

【0016】上述の初期化が済んだ後、再生用磁石7と 光ヘッド8が対向配置される位置においてレーザー光の 照射と再生磁界Hィィィの印加を行い、情報信号の読み出 しを行う。情報信号の読み出しに際しては、レーザー光 L Bが照射されるが、このとき光磁気記録媒体1には図 5のような温度分布が生ずる。すなわち、光磁気記録媒 50

*4の温度をTc:、保磁力をHc:、磁化をMs:、膜厚をh 2、記録保持層5のキュリー温度をTc1、保磁力を Hcs、磁化をMss、膜厚をhs、界面磁壁エネルギーを σ. とする。

【0012】一方、前記光磁気記録媒体1の情報信号を 読み取るための光磁気再生装置 には、図2に示すよう に、2つの磁気ヘッド、すなわち初期化磁界日 。 を印 加するための初期化磁石6及び再生磁界日、ここを印加す るための再生用磁石 7 と、光ヘッド (光学ピックアッ プ) 8とが設置される。このうち、再生用磁石7と光へ ッド8とは同位置に対向配置され、初期化用磁石6はこ れら再生用磁石7や光ヘッド8よりも先行するように配 置される。

【0013】以下、このような光磁気記録媒体1及び光 磁気再生装置を用いた再生方法について詳細に説明す る。 先ず、記録保持層 5 に対して光磁気記録装置によっ て情報信号を記録するが、この記録の手法としては、通 常の光磁気記録媒体と同様、光変調方式あるいは磁界変 調方式がいずれも採用できる。さらには、記録保持層5 20 に接して垂直磁化膜を設け、この垂直磁化膜に垂直磁気 記録媒体と同様に磁気ヘッドで磁気信号を記録した後、 レーザー光の照射により垂直磁化膜に記録された磁気信 号を記録保持層5に転写するようにしてもよい。このよ うにして情報信号が記録された状態が図3である。

【0014】再生に際しては、予め前記情報信号が記録 された光磁気記録媒体1に対して初期化磁石6によって 初期化磁界Hiai を印加し、再生層3のみを初期化す る。初期化の様子を図4に示す。前記初期化により、再 生層3の磁化の向きが初期化磁界Himi の向きに揃えら ものである。上記再生層3は、磁気光学特性に優れた材 30 れ、再生層3側から見たときに全面が同一の磁化状態と なる。なお、この初期化によって再生層3の磁化の向き が記録保持層5の磁化の向きと反転された部分では、中 間層4が磁壁となる。

> 【0015】このように、初期化磁界Hiai の印加によ って再生層3の磁化の向きが反転するためには、

$\cdot \cdot \cdot (1)$

※5の情報信号が維持されるためには、

...(2)

☆が維持されるためには、

$\cdot \cdot \cdot (3)$

体1の走行方向(図中矢印X方向)の先端部で温度が最 も高く、後方に行くに従って徐々に温度が低くなるよう な温度分布である。

【0017】ここで、ある温度T。(ただし、T。<T c: である。また、Tc: <Tci、Tc: <Tci である。)以

 $H_{c1} - \sigma_{\bullet} / 2 M_{s1} h_1 < H_{c14} < H_{c1} + \sigma_{\bullet} / 2 M_{s1} h_1 \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$

なる条件を満足するような再生磁界日によるを加えると、 磁壁が存在する部分で記録保持層5との交換力等によっ て再生層3の磁化反転を起こすことができる。したがっ て、レーザー光照射によって前記温度 T。 以上となった 部分においてのみ、記録保持層5の磁区パターンPが再 生層3に転写される。また、前記温度T。以上であって も、中間層4のキュリー温度Tc2以上となった部分で は、中間層4の磁化が消失し、再生層3と記録保持層5 との交換結合が遮断される。この状態でHread>Hctな 10 る再生磁界Hreatが印加されると、その部分の磁化は全 て再生磁界出ではの向きに揃う。これが、図5中の領域 αである。したがって、記録保持層5の磁区パターンP が再生層3に転写されるのは、図5中の領域βに限られ る。一方、温度T。 未満の領域 (図5中の領域 r) で は、前記再生磁界Hreadでは再生層3の磁化反転を起こ すことができず、初期化状態が保たれる。

【0018】以上の信号再生方法によれば、領域ででは 再生層3の磁化の向きは常に初期化磁界Hili の方向に 揃い、領域αでは再生層3の磁化の向きは再生磁界H read の向きに揃う。これは、光学的にマスクされている のと等価な状態であり、線記録密度を著しく向上するこ とが可能となる。なお、トラック幅方向に関して言え ば、再生トラックと隣接トラックの境界での温度が前記 温度T。 未満となるような温度分布としておけば、隣接 トラック下の記録保持層5に記録された信号が再生層3 に転写されてくることはなく、クロストークは完全に解 消される。

【0019】また、本実施例の信号再生方法では、レー ザー光の再生パワーの変動による周波数特性の劣化も極 めて少ない。すなわち、再生パワーが低い場合には、図 6 に示すように、温度T。以上となる部分が少なくなっ て再生層3が磁化反転を起こす領域が縮小するが、これ に伴ってキュリー温度Tc:以上となる部分(領域 α)も*

 $H_{141} > (H_{C1}, H_{C2})$ Arc $+ \sigma_{12} / 2$ $(M_{S1} h_1 + M_{S2}, h_{24}) = H_{C1}$

である。ただし、

 $(H_{c1}, H_{c2},)_{AVC} = (M_{S1} h_1 H_{c1} + M_{S2}, h_{2} H_{c2},) / (M_{S1} h_1 +$ \cdots (6) Ms2 h2)

であり、また

 $H_{c1} < (H_{c1}, H_{c2})$ Ave $< H_{c2}$...(7)

【0022】一方、再生層3,再生補助層4aが初期化 磁界Hiai の方向に反転する際に、記録保持層5は情報 信号を維持する必要がある。したがって、記録保持層5%

なる関係が成り立つことが必要である。光磁気記録媒体 を構成する各層が、室温においてこれらの条件を満たす ことにより、初期化磁界Hiaiの印加による初期化操作 が行われた部分では、図10に示すように、再生層3及 50 ままでは再生出力は検出されない。

*縮小するので、記録保持層5の磁区パターンPが再生層 3に転写される領域では、実質的にほとんど変化しな い。逆に、再生パワーが高い場合には、図7に示すよう に、温度T。以上となる部分が多くなって再生層3が磁 化反転を起こす領域が拡大するが、これに伴ってキュリ 一温度 Tc1以上となる部分(領域 a) も拡大するので、 記録保持層5の磁区パターンPが再生層3に転写される 領域では、やはり実質的にほとんど変化しない。

【0020】第2の実施例

本実施例は、光磁気記録媒体の記録層を、再生層、再生 補助層、中間層、記録保持層からなる4層構造とした例 である。4層構造とした場合にも、原理的には3層構造 の場合と同様であるが、各層の成膜条件等を緩和するこ とができる。以下、再生層3のキュリー温度をTci、保 磁力をHci、磁化をMsi、膜厚をhi、再生補助層4a のキュリー温度をTc2』、保磁力をHc2』、磁化をM sza 、膜厚をhza、中間層4bの温度をTcza、保磁力 をHc2a、磁化をMs2a、膜厚をh2a、記録保持層5の キュリー温度をTc3、保磁力をHc3、磁化をMs3、膜厚 をh3、中間層の界面磁壁エネルギーをσ*2*として、 信号再生のための条件について説明する。

【0021】情報信号の記録は、先の第1の実施例と同 様であり、記録直後には図8に示すように4層全てに記 録情報が書き込まれる。再生も、先の第1の実施例と同 様の光磁気再生装置を用いて行い、先ず初期化磁界H : a: を印加して再生層3及び再生補助層4aを初期化す る。初期化の様子を図9に示す。ここで、再生層3及び 再生補助層4 aが初期化磁界Hiai の方向に反転するた 30 めには、初期化磁界Hia. が、再生層 3, 再生補助層 4 aの平均の保磁力 (Hci, Hczi) xvc と中間層 4 bに 生ずる界面磁壁エネルギーσ *2 ** による力の和 (Hele) よりも大きいことが必要である。すなわち、

40%と初期化磁界Hiai との間には、

· · · (5)

 $H_{111} > H_{12} - \sigma_{12} / 2 M_{11} h_{1}$ なる関係が成り立つことが必要である。また、初期化磁 界Hiaiで初期化した後、中間層4bに生じた磁壁が安 定に存在するためには、

(Hc1, Hc2,) Avg $> \sigma_{12}$, /2 (Ms1 h1 + Ms2, h2,) · · · (9)

び再生補助層4aの磁化の向きが全て初期化磁界Him の方向(ここでは図中上向き)に揃う。そして、この状 態は再生レーザー光を照射する直前まで維持され、この 7

【0023】そこで、本例でも、3層構造の場合と同 様、レーザー光の照射による温度分布と再生磁界日による の印加によって情報信号の読み出しを行う。レーザー光 LBの照射による温度分布は、図11に示す通りであ る。すなわち、この場合にも、光磁気記録媒体1の走行*

Her < Hree < Her.

なる条件を満足するような再生磁界Hreadを加えると、 磁壁が存在する部分で記録保持層5との交換力等によっ※

 $H_{c1} = (H_{c1}, H_{c2},)_{AVG} + \sigma_{V2}, /2 (M_{S1}h_1 + M_{S2}, h_{2})$

. . . (11)

くTc1である。) 以上で、

...(10)

である。

【0024】すなわち、図11に示すような温度分布を 有し、領域γが室温~T。なる温度、領域βがT。~T c: なる温度、領域 α が Tc: 以上の温度となっている ときに、領域 y では、Hread <Hria となっていること から、再生層3の磁化反転が起こらず、再生層3及び再 生補助層4aは初期化状態(初期化磁界日。」の方向に 磁化の向きが揃った状態)を維持している。領域βで は、先にも述べた通り、Hci- <Hreis<Hci- とな り、中間層4bに磁壁が存在した部分では、磁壁が消滅 20 ーザー光の再生パワーの変動による周波数特性の劣化も して再生層 3. 再生補助層 4 a に記録保持層 5 の情報が 転写される。すなわち、領域βには、記録保持層5の磁 化パターンが転写され、記録信号に応じて磁区パターン Pが形成される。領域 αでは、再生補助層 4 a のキュリ☆

が遮断されている。そして、この領域ではHc1 <H...。 であるので、再生層3の磁化の向きは全て再生磁界日 read の方向に揃えられる。 【0025】したがって、領域ァと領域αが光学的にマ スクされているのと等価な状態となり、線記録密度を著 しく向上することが可能となる。また、本実施例の信号 再生方法でも、先の第1の実施例と同様の理由から、レ 極めて少ない。

【0026】次に、実際に上述の条件を満たすような光 磁気記録媒体を作成し、CN特性を評価した。作成した 光磁気記録媒体の構成は、次の通りである。

*方向(図中矢印×方向)の先端部で温度が最も高く、後

方に行くに従って徐々に温度が低くなるような温度分布

となる。ここで、ある温度T。(ただし、T。<Tc:

rba. st. T_{c2} , $< T_{c1}$, T_{c2} , $< T_{c2}$, $< T_{c2}$, $< T_{c2}$

※て再生層3の磁化反転を起こすことができる。ただし、

☆一温度を越えているので、当該再生補助層4aの磁化が

消失しており、再生層3と記録保持層5との磁気的結合

再生層 3 :GdFeCo(キュリー温度Tει>300℃)

再生補助層4a:TbFeCoAl(キュリー温度Tċュ。 =約120℃)

中間層 4 b : GdFeCo (キュリー温度Tcz, =約250℃)

記録保持層5 : TbFeCo(キュリー温度Tヒュ=約300℃)

【0027】<中間層が遷移金属副格子優勢(TMリッ チ)の場合>各層の膜厚及び保磁力を次のような値に設 30 ように、単に記録保持層に記録された磁気信号を再生層 定した。

 $h_1 = 300 \text{ Å}$

 $h_{24} = 5.0 \sim 1.0.0 \text{ Å}$

 $(H_{c1}, H_{c2})_{AVG} = 1 \sim 4 \text{ kOe}$

 $h_{2b} = 200 \text{ A}$

Her < 1 kOe (TMUッチ)

 $h_1 = 450 \text{ Å}$

 $H_{c3} = TMUy + 7kOe \sim REUy + 10kOe$ そして、初期化磁界H... = 4kOeで初期化した後、 再生磁界Hread = 200~6000e、再生レーザーパ 40 ワー3mW (ディスク盤面)、で信号再生を行ったとこ ろ、ピット周期 0. 4 μm (線速度=8 m/秒, 周波数 10MHz)で十分なC/Nが得られた。

【0028】図12は、再生補助層4aの膜厚h:.を変 化させたときのC/Nの変化を示すものであるが、h2. =50~100人の範囲で44dB以上のC/Nが確保 されている。図13は中間層4bのGdの組成を変化さ せたときのC/Nの変化を、図14は再生補助層4aの Tbの組成を変化させたときのC/Nの変化を示すもの

る。また、C/Nの周波数特性を見ると、図15に示す に転写しながら読み取る方式 (いわば1マスク方式) (図中線B) に比べて、本実施例の方式(いわば2マス ク方式)(図中線A)では、高周波数帯域でのC/Nが 高い。

【0029】<中間層が希土類副格子優勢(REリッ チ) の場合>各層の膜厚及び保磁力を次のような値に設 定した。

 $h_1 = 300 \text{ Å}$

 $h_{2} = 50 \sim 110 \text{ A}$

 $(H_{c1}, H_{c2},)_{AVG} = 0. 9 \sim 4 \text{ kOe}$

 $h_{2b} = 200 \text{ A}$

 H_{C2} < 1 kOe (REU $_{y}$ F)

 $h_1 = 450 \text{ Å}$

 $H_{c1} = TMUy + 7kOe \sim REUy + 10kOe$ この場合には、TMリッチの場合に比べて若干成膜条件 が厳しくなる。そして、初期化磁界H... =4kOeで 初期化した後、再生磁界日には=200~600〇 e、 再生レーザーパワー3mW (ディスク盤面) で信号再生 を行ったところ、ビット周期 0. 4 μm (線速度=8 m

10

れた。

[0030]

【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発明においては、再生レーザー照射により生ずる温度分布を利用して、初期化状態を維持する部分、記録保持層の情報が転写される部分、再生磁界方向に磁化の向きが揃えられる部分をレンズ視野内に生ぜしめているので、レンズ視野内を光学的にマスクしたのと等価な状態とすることができ、線記録密度やトラック密度を大幅に向よすることが可能である。また、再生パワーが変動しても記録保持層の情報が転写される領域が縮小あるいは拡大することがなく、再生時の周波数特性も良好なものとすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】光磁気記録媒体の構成例を示す要部概略断面図 である。

【図2】光磁気再生装置の一例を模式的に示す概略斜視図である。

【図3】3層構造の光磁気記録媒体における信号記録後の磁化状態を示す模式図である。

【図4】3層構造の光磁気記録媒体における初期化中の 磁化状態を示す模式図である。

【図5】再生時のレーザー照射による温度プロファイル 並びに再生時の磁化状態を示す模式図である。

【図6】再生パワーが小さい場合のレンズ視野内での領域区分状態を示す模式図である。

【図7】再生パワーが大きい場合のレンズ視野内での領域区分状態を示す模式図である。

【図8】4層構造の光磁気記録媒体における信号記録後の磁化状態を示す模式図である。

【図9】4層構造の光磁気記録媒体における初期化中の 磁化状態を示す模式図である。

【図10】4層構造の光磁気記録媒体における初期化後の磁化状態を示す模式図である。

【図11】再生時のレーザー照射による温度プロファイ 10 ル並びに再生時の磁化状態を示す模式図である。

【図12】4層構造の光磁気記録媒体における再生補助層の膜厚によるC/Nの変化を示す特性図である。

【図13】4層構造の光磁気記録媒体における中間層の 組成によるC/Nの変化を示す特性図である。

【図14】4層構造の光磁気記録媒体における再生補助層の組成によるC/Nの変化を示す特性図である。

【図15】本発明を適用した実施例におけるC/Nの周波数特性を再生時の領域を初期化部分と転写部分のみとする信号再生方法のそれと比べて示す特性図である。

20 【符号の説明】

1・・・光磁気記録媒体

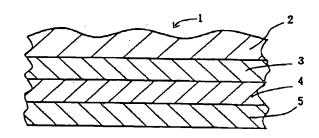
2・・・透明基板

3 ・・・再生層

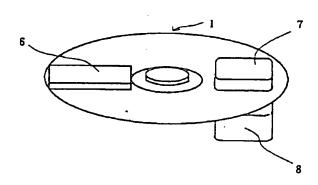
4・・・中間層

5・・・記録保持層

[図1]



【図2】

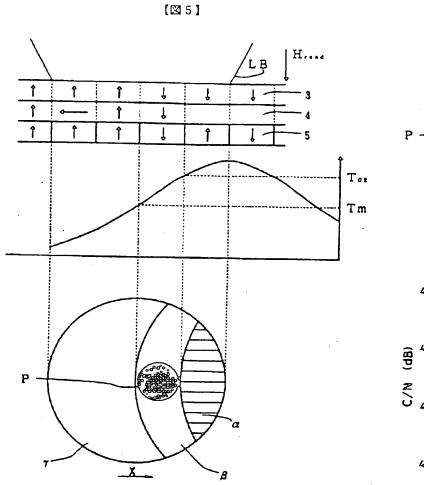


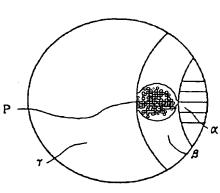
[図3]

Î	<u> </u>	Î	f	Î	1 3
	Î	Ĵ	Ŷ	Ţ	1 4
Ţ	Î	ļ	Î	Ţ	1 5

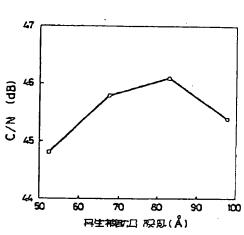
[図4]

f Hin				媒体设行方向 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
1	Î	Î	Î	Ŷ	1	3
Î	Ŷ	-	1	-	1	T 4
1	Î	↓ ↓	Î	ļ	Î ~	5

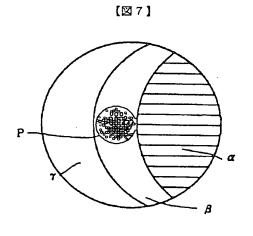


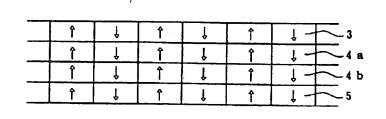


[図6]



【図12】

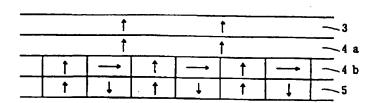


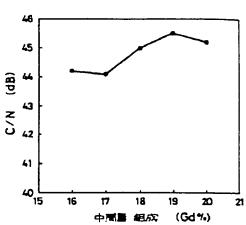


[図9]

【図8】

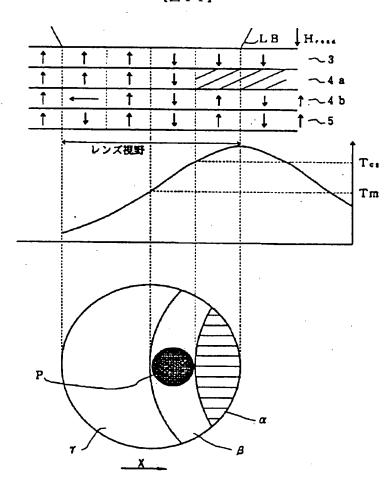
[図10]

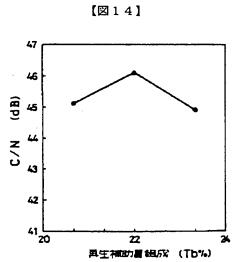




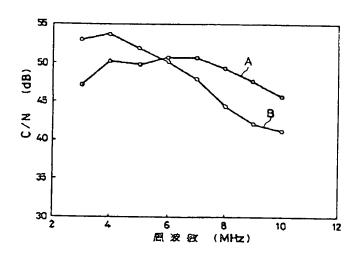
[図13]

[図11]





【図15】



【手統補正書】

【提出日】平成3年10月4日

【手統補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 7

【補正方法】変更

*【補正内容】

【0017】 ここで、ある温度 T_m (ただし、 T_m < T_{c2} である。また T_{c2} < T_{c1} 、 T_{c2} < T_{c3} である。)以上で、

 $Hc_1 - \sigma w / 2 Ms_1 h_1 < Hr_{cad} < Hc_1 + \sigma w / 2 Ms_1 h_1 \cdots$ (4)

なる条件を満足するような再生磁界 H_r c a d を加えると、磁壁が存在する部分で記録保持層5との交換力等によって再生層3の磁化反転を起こすことができる。したがって、レーザー光照射によって前記温度 T_m 以上となった部分においてのみ、記録保持層5の磁区 (X_f) の形再生層3に転写される。また、ある温度 T_m (ただし T_m) フ T_m . T_m T_{c-1} , T_m T_{c-1}) 以上となった部分では H_r c a d P_r $P_$

【手統補正2】

【補正対象審類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

【0019】 また、本実施例の信号再生方法では、レーザー光の再生パワーの変動による周波数特性の劣化も極めて少ない。すなわち、再生パワーが低い場合には、図6に示すように、温度Tm以上となる部分が少なくな

って再生層 3 が磁化反転を起こす領域が縮小するが、これに伴って T_m ,以上となる部分(領域 α)も縮小するので、記録保持層 5 の磁区パターンPが再生層 3 に転写される領域 r は、実質的にはほとんど変化しない。逆に、再生パワーが高い場合には、図 7 に示すように、温度 T_m 以上となる部分が多くなって再生層 3 が磁化反転を起こす領域が拡大するが、これに伴って T_m ,以上となる部分(領域 α)も拡大するので、記録保持層 5 の磁区パターンPが再生層 3 に転写される領域 r は、やはり実質的にほとんど変化しない。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 3

【補正方法】変更

【補正内容】

【0023】 そこで、本例でも、3層構造の場合と同様、レーザー光の照射による温度分布と再生磁界Hr。adの印加によって情報信号の読み出しを行う。レーザー光LBの照射による温度分布は、図11に示す通りである。すなわち、この場合にも、光磁気記録媒体1の走行方向(図中矢印X方向)の先端部で温度が最も高く、後方に行くに従って徐々に温度が低くなるような温度分布となる。ここで、ある温度T。(ただし、T。くTc2aである。また、Tc2aで

Tc 2 b 、 Tc 2 1 <Tc 3 である。)以上で、 $H_{c_1} - \langle H_{c_2} \rangle \langle H_{c_1} \rangle + \cdots \langle (10) \rangle$ なる条件を満足するような再生磁界日、。」。を加える*

 $H_{C-1} = (H_{C-1}, H_{C-2-1}) \times v_G = \sigma w_{-2-b} / 2 (M_{S-1} h_{-1} + M_{S-2-a})$ h 2 a)

である。また、ある温度T。゜(ただしT。゜>T。、 Tn '>Tc 1, Tn '>Tc 1 である) 以上で H r c a d >H c ι - なる条件を満足するように設定す る.

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】変更

【補正内容】

【0024】 すなわち、図11に示すような温度分布 を有し、領域γが室温~T。なる温度、領域βがT。~ T_n なる温度、領域 α が T_n 、以上の温度となってい るときに、領域 r では、H r c a a < H c 1 - となって いることから、再生層3の磁化反転が起こらず、再生層 3及び再生補助層4 a は初期化状態(初期化磁界H ι α ι の方向に磁化の向きが揃った状態)を維持してい る。領域 β では、先にも述べた通り、 $H_{c,1}$ - < Hr caa <Hcı-となり、中間層4bに磁壁が存在し た部分では、磁壁が消滅して再生層 3. 再生補助層 4 a に記録保持層5の情報が転写される。すなわち、領域β には、記録保持層5の磁化パターンが転写され、記録信 号に応じて磁区パターンPが形成される。領域 αでは、 <u>温度はT゚、を越えている。</u>そして、この領域では<u>H</u> <u>c : - <H : c a a であるので、再生層 3 の磁化の向き</u> は全て再生磁界H、。。。の方向に揃えられる。

【手統補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正内容】

[0027] 〈中間層が遷移金属副格子優勢(TMリ ッチ)の場合)各層の膜厚及び保磁力を次のような値に 設定した。h╷=300A hz╻=50~100A

*と、磁壁が存在する部分で記録保持層5との交換力等に よって再生層3の磁化反転を起こすことができる。ただ し、

 $\cdot \cdot \cdot (11)$

 (H_{c_1}, H_{c_2}) $_{A_{c_3}}$ $_{A_{c_3$ 200A Hc2b < 1kOe (TMUyf) h3 = 450\AA Hc $_3 = \text{TMJ} \text{y} + 7 \text{kOe} \sim \text{REJ} \text{y} + 1$ 0kOe そして、初期化磁界H:a:=4kOeで初 期化した後、再生磁界Hィc。 a = 200~6000 e、再生レーザーパワー3mW (ディスク盤面)で信号 再生を行ったところ、ビット周期 0.8μm (線速度= 8 m/秒, 周波数10 MHZ) で十分なC/N比が得ら

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正内容】

[0029] (中間層が希土類副格子優勢 (REリッ チ)の場合〉各層の膜厚及び保磁力を次のような値に設 定した。 $h_1 = 300 A$ $h_2 = 50 \sim 110 A$ $(H_{c_1}, H_{c_2})_{A V G} = 0.9 \sim 4 k O e h$ 2b = 200 ÅHc 2b < 1 kOe (REUyF) $_3 = 450 \text{ Å}$ Hc $_3 = \text{TMJ} \text{y} \neq 7 \text{ kOe} \sim \text{REJ} \text{y}$ チ10kOe この場合には、TMリッチの場合に比べ て若干成膜条件が厳しくなる。そして、初期化磁界H Ini=4kOeで初期化した後、再生磁界H/cad =200~6000e、再生レーザーパワー3mW (デ ィスク盤面)で信号再生を行ったところ、ピット周期 <u>0. 8</u>μm(線速度=8m/秒,周波数10MHz)で やはり十分なC/N比が得られた。

【手続補正7】

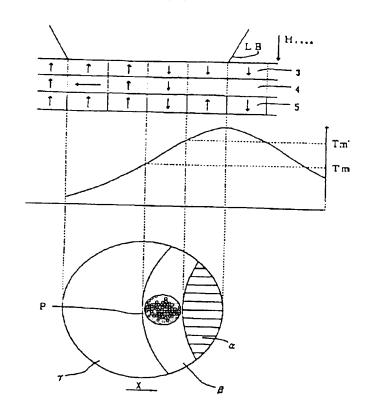
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図5

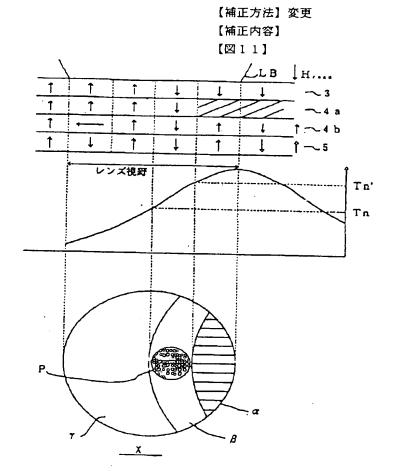
【補正方法】変更

【補正内容】

【図5】



【手統補正8】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図11



The control of the co